

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（大企業）*1

※2024年4月1日より適用

（税抜表示）

No.	装置リスト	ARIM利用（データ提供あり）*2			ARIM利用（データ提供なし）			非公開利用（NOF利用）		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥29,500	¥37,500		¥57,000	¥73,000	¥89,000	¥74,100	¥94,900	¥115,700
2	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥29,500	¥37,500		¥57,000	¥73,000	¥89,000	¥74,100	¥94,900	¥115,700
3	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥18,500	¥26,500		¥35,000	¥51,000	¥67,000	¥45,500	¥66,300	¥87,100
4	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
5	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
6	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
7	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
8	マスクアライナー [MA-6]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
11	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
12	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
16	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
17	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
18	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
20	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
21	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
22	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
23	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
24	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
25	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
26	ICP-RIE装置 [RIE-101IPH]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
27	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
28	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
29	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
30	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
31	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
33	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
34	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
36	FE-SEM [S-4800]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
37	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
38	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
39	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥13,000	¥21,000		¥24,000	¥40,000	¥56,000	¥31,200	¥52,000	¥72,800
40	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
41	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
42	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
43	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
45	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
46	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
47	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
48	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
49	分光エリブソメーター [M2000]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
50	分光エリブソメーター [UNEC5-2000A]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
51	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
52	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
53	ダイシングソー [DAD322]				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
54	ダイシングソー [DAD3220]				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
55	窒素プローバー [MX-200/B]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
56	窒素プローバー [HMP-400]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
57	低温プローバー [GRAIL-408-32-B]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
58	液体窒素プローバー [SB-LN2]	¥7,500	¥15,500		¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
59	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
60	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
61	ウェットステーション				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
62	CAD作成システム				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500
63	クリーンルーム				¥13,000	¥29,000	¥45,000	¥16,900	¥37,700	¥58,500

*1 大企業：資本金1億円以上の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

1. 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
 2. 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 3. 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 4. 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 5. 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 6. 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間（=装置占有時間：装置の立ち上げ/終了作業時間含む）です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (中小企業) *1

※2024年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用 (データ提供あり) *2			ARIM利用 (データ提供なし)			非公開利用 (NOF利用)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥24,000	¥30,400		¥29,500	¥37,500	¥45,500	¥38,350	¥48,750	¥59,150
2	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥24,000	¥30,400		¥29,500	¥37,500	¥45,500	¥38,350	¥48,750	¥59,150
3	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥15,200	¥21,600		¥18,500	¥26,500	¥34,500	¥24,050	¥34,450	¥44,850
4	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
5	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
6	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
7	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
8	マスクアライナー [MA-6]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
11	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
12	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
16	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
17	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
18	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
20	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
21	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
22	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
23	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
24	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
25	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
26	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
27	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
28	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
29	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
30	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
31	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
33	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
34	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
36	FE-SEM [S-4800]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
37	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
38	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
39	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥10,800	¥17,200		¥13,000	¥21,000	¥29,000	¥16,900	¥27,300	¥37,700
40	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
41	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
42	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
43	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
45	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
46	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
47	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
48	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
49	分光エリブソメーター [M2000]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
50	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
51	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
52	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
53	ダイシングソー [DAD322]				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
54	ダイシングソー [DAD3220]				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
55	空温ブローバー [MX-200/B]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
56	空温ブローバー [HMP-400]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
57	低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
58	液体窒素ブローバー [SB-LN2]	¥6,400	¥12,800		¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
59	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
60	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
61	ウェットステーション				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
62	CAD作成システム				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550
63	クリーンルーム				¥7,500	¥15,500	¥23,500	¥9,750	¥20,150	¥30,550

*1 大企業：資本金1億円超の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価 (税抜) であり、これに利用時間 (※) を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間 (= 装置占有時間: 装置の立ち上げ/終了作業時間含む) です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (スタートアップ企業・アカデミア) *1

※2024年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用 (データ提供あり) *2			ARIM利用 (データ提供なし)			非公開利用 (NOF利用)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥13,000	¥16,200		¥18,500	¥23,300	¥28,100	¥24,050	¥30,290	¥36,530
2	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥13,000	¥16,200		¥18,500	¥23,300	¥28,100	¥24,050	¥30,290	¥36,530
3	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥8,600	¥11,800		¥11,900	¥16,700	¥21,500	¥15,470	¥21,710	¥27,950
4	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
5	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
6	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
7	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
8	マスクアライナー [MA-6]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
11	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
12	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
16	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
17	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
18	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
20	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
21	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
22	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
23	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
24	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
25	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
26	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
27	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
28	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
29	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
30	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
31	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
33	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
34	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
36	FE-SEM [S-4800]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
37	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
38	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
39	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥6,400	¥9,600		¥8,600	¥13,400	¥18,200	¥11,180	¥17,420	¥23,660
40	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
41	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
42	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
43	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
44	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
45	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
46	触針式プロファイラ [Dektak XT-A]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
47	触針式プロファイラ [Dektak 6M]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
48	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
49	分光エリブソメーター [M2000]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
50	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
51	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
52	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
53	ダイシングソー [DAD322]				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
54	ダイシングソー [DAD3220]				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
55	空温ブローバー [MX-200/B]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
56	空温ブローバー [HMP-400]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
57	低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
58	液体窒素ブローバー [SB-LN2]	¥4,200	¥7,400		¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
59	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
60	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
61	ウェットステーション				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
62	CAD作成システム				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370
63	クリーンルーム				¥5,300	¥10,100	¥14,900	¥6,890	¥13,130	¥19,370

*1 大企業：資本金1億円超の民間企業、中小企業：資本金1億円以下の民間企業、スタートアップ企業：別途お問い合わせください。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価 (税抜) であり、これに利用時間 (※) を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間 (= 装置占有時間: 装置の立ち上げ/終了作業時間含む) です。